

IBEC支援申請手順(技術代行・装置利用)

イノベーション創出機器共用プラットフォーム (IBEC)

<https://ssl.open-innovation.jp/ibec/>

HPを開いてください

会員番号
パスワードの入力をし、ログインしてください

マイページが開きます
支援申請を選んでください

※は必須です！！

ご入力頂いた内容は最後にご確認いただけます

- ※申請種別
(▼プルダウンリストから**技術代行**を選択)
担当者と相談の上、後日種別の変更は可能です
- ※利用希望施設
(▼プルダウンリストから**先端ナノ計測施設 (ANCF)**を選択)
- ※課題名 ○○○○
- ※課題名の開示可否 (▼プルダウンリストから選択)

入力が終わりましたら

次のページへ を押してください

● 支援申請

マイページ > 支援申請

以下のお内容で支援申請を行っていただきます。

※申請内容が正しく入力されていることを確認してください。

申請種別	技術代行
利用希望施設	先端アノード製造施設(ANCF)
課題名	テスト1
課題名の簡易説明	結果可
研究・開発日数	テスト1
希望支援内容	テスト2
利用希望施設	精密加工設備設置 超精密加工光電子分光装置(EUPS)
支援終了条件	テスト1.2両方終了
施設利用の希望	希望内容を確認
予算と経費	2018年01月～2018年03月
キーワード	
研究内容の概要	無
研究内容の概要	無
商品化の可能性	商品化の可能性は今のところない
研究内容の概要	無
論文発表の可能性	論文発表の可能性はない
技術成果の公表の申し込み	必ずしも成果報告書に記載できないものもある
申請料	

修正する 申請する

8 PAGE TOP

ご入力の内容をご確認頂き、宜しければ

申請する ボタンを押してください

修正する ボタンを選択しますと、

支援申請の最初の入力画面に戻ります

イノベーション創出機器共用プラットフォーム
IBEC - Innovation-Boosting Equipment Common

Japanese edition

● 支援申請

マイページ > 支援申請

支援申請が完了しました

8 PAGE TOP

Copyright © 2017 IBEC. All Rights Reserved.

支援申請が完了しました！
これでIBEC支援申請は終わりです
産総研ANCF事務局よりご連絡をお待ちください

IBEC 支援申請を受け付けました

ibec_info-ml@aist.go.jp
2017/12/25 (月) 14:29
宛先: 〇〇〇〇 様

受信トレイ
〇〇〇〇 様

イノベーション創出機器共用プラットフォーム(IBEC)に支援申請を行って頂きましてありがとうございます。

申請された内容を確認し、審査手続きを行います。

審査が完了しましたらメールにてご案内いたしますので、今しばらくお待ちください。

支援申請の登録が完了致しますと、左記の内容のメールが届きます